

적외선 카메라용 반사경의 초정밀 절삭특성에 관한 연구

양순철[#], 김건희*, 김효식*, 신현수*, 원종호**

A Study on the Characteristics on Ultra Precision Machining of IR Camera Mirror

Sun Choel Yang[#], Gun Hee Kim*, Hyo Sik Kim*, Hyun Soo Shin* and Jong Ho Won**

ABSTRACT

This paper describes about the technique of ultra-precision machining for an infrared(IR) camera aspheric mirror. A 200 mm diameter aspheric mirror was fabricated by SPDTM(Single Point Diamond Turning Machine). Aluminum alloy as mirror substrates is known to be easily machined, but not polishable due to its ductility. Aspheric large reflector without a polishing process, the surface roughness of 5 nm Ra, and the form error of $\lambda/2$ ($\lambda=632.8$ nm) for reference curved surface 200 mm has been required. The purpose of this research is to find the optimum machining conditions for cutting reflector using Al6061-T651 and apply the SPDTM technique to the manufacturing of ultra precision optical components of Al-alloy aspheric reflector.

The cutting force and the surface roughness are measured according to each cutting conditions feed rate, depth of cut and cutting speed, using diamond turning machine to perform cutting processing. As a result, the surface roughness is good when feed rate is 1mm/min, depth of cut 4 μ m and cutting speed is 220 m/min. We could machined the primary mirror for IR camera in diamond machine with a surface roughness within 0.483 μ m Rt on aspheric.

Key Words : SPDTM (단결정 다이아몬드 선반), Reflector (반사경), Aspheric Mirror (비구면 미러)

1. 서론

다이아몬드 터닝 머신은 단결정 다이아몬드공구를 사용하여 초정밀 부품을 가공하는 공작기계이다. 알루미늄 합금을 다이아몬드공구를 이용하여 초정밀 경면 절삭하는 기술이 발표된 것은 1966년이 최초라고 알려져 있다. 그 이후의 가공기계·재료·공구나 주변 기술 등의 정밀화와 진

보에 따라 초정밀 가공기술이 급속하게 보급되어 왔다. 국내에서의 연구는 90년대에 이르러 초정밀가공기의 개발을 선두로 초정밀 절삭가공에 대한 관심이 증가하고 있다.¹ 종래의 한정된 가공법으로 밖에 얻을 수 없었던 동, 알루미늄 합금 등의 연질금속이나 플라스틱의 경면은, 초정밀 가공기술에 의해 쉽고 저렴하게 얻어지게 되었으며, 그 용도가 더욱 확대되어, 여러 분야에서 사용되

☞ 접수일: 2005년 9월 20일; 게재승인일: 2006년 4월 14일

교신저자: 충남대학교 대학원 기계공학과

E-mail md941057@kbsi.re.kr Tel. (042) 865-3462,3493

* 한국기초과학지원연구원 초정밀가공팀

** 충남대학교 기계공학과

게 되었다.

항공우주에 사용되는 적외선 카메라는 생태계 변화나 환경오염 등의 일반적인 관측뿐만 아니라 군사용 카메라 등에도 사용될 수 있는 고해상도 광학계이므로 미국 등의 선진국에서도 기술이전을 매우 기피하는 첨단 기술이다.²⁻⁴ 하지만 독자적인 IR 영역 영상의 자율적인 획득 및 관리를 위해서는 고해상도 적외선 카메라의 자체개발이 필수적이며 광학설계, 제작 및 평가기술의 확보가 절대적으로 필요하다.

따라서 본 연구에서는 적외선 카메라 연구 부품을 국산화의 일환으로 Al 6061-T651 에 대하여 주축 회전수, 절삭 깊이, 이송속도에 따른 표면거칠기를 측정하여 초정밀 최적 가공조건을 찾아내었으며, 절삭성 혹은 피삭성을 고찰하기 위하여 Kistler 9256 A2 를 이용하여 절삭력을 측정하였다. 이렇게 얻은 알루미늄 합금 가공특성을 이용하여 IR 광학계에 알루미늄 합금을 적용하기 위한 형상 정밀도 향상에 관한 연구를 수행하였다.

2. 실험장치 및 방법

2.1 실험 장치

본 연구에 사용된 초정밀 가공기는 RTH 사의 Nanoform 600 다이아몬드 터닝머신(DTM)이다.

다이아몬드 터닝머신은 두 개의 유정압 안내면과 공작물을 고정시키는 공기정압 베어링 스피들들로 구성되어 있다. 두 안내면은 각각 X 축과 Z 축으로 T 형태의 직교를 이루며 구동한다. X 축의 중심부에 해당하는 안내면에 주축 스피들이 고정되어 회전하며, 안내면의 구동방향과 평행을 이루며 회전한다. Z 축 구동안내면 위에는 공구대가 고정되



Fig. 1 Photograph of the ultra precision machine

어 다이아몬드 바이트를 설치 할 수 있으며, 스피들 구동 방향과 수직방향으로 구동한다.

안내면의 위치결정정도는 0.25 $\mu\text{m}/300 \text{ mm}$, 분해능은 1.25 nm의 성능을 가지고 있으며, 선삭의 경우 최대 $\phi 600 \text{ mm}$ (125 kg), 연삭의 경우 $\phi 300 \text{ mm}$ 까지 가공이 가능하다. Fig. 1 은 초정밀 가공 시스템을 나타낸다.

초정밀 가공실은 온도 20 \pm 1 $^{\circ}\text{C}$, 습도 40 \pm 5%, Clean Room class 10,000 인 항온항습의 크린룸이며, 장비의 진동방지를 위한 독립지반구조로써 장비 하부는 3 Point Air Bag 으로 지지된다.

측정 장비로서 표면 거칠기 측정은 비접촉식 표면형상 측정기 WYKO 사의 NT 2000 을 사용하였으며 측정기의 가로 \times 세로 측정범위는 최대 100 mm \times 100 mm 이고, 높이 방향의 측정범위로는 0.1 nm~150 μm 이며, 분해능은 0.1 nm이고 자동 초점 측정 타입이다. 표면형상측정으로는 접촉식 측정기인 Form Talysurf Series2 와 Laser interferometer WYKO 6000 을 이용하였다. Fig. 2 는 Laser interferometer 로 직경 200 mm 곡률반경 R236 을 측정하고 있는 사진이다.

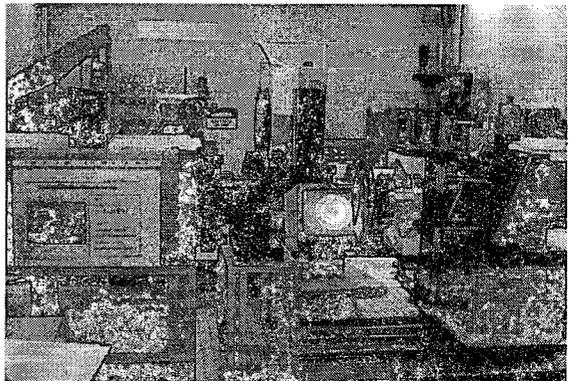


Fig. 2 Measurement of a workpiece

2.2 실험방법

알루미늄 합금인 AL6061-T651 의 초정밀 최적 가공 조건을 찾기 위하여 절삭속도, 절삭 깊이와 이송속도에 따른 표면 거칠기를 측정하여 초정밀 최적 가공조건을 찾아내었으며, 가공조건은 Table 1 과 같다. 또한 절삭력을 측정하기 위하여 구성된 실험 장치의 개략도는 Fig. 3 에서 보여주고 있다. 실험은 단결정 다이아몬드 공구로 $\phi 50 \times 120$ 크기

의 Al 6061-T651 을 단면절삭방법으로 실험을 실시하였다. DTM 에 설치된 압전형 공구동력계 KISTLER 9256 A2 를 이용하여 얻은 아날로그 3 축 절삭력 신호를 증폭한 후 A/D 변환기를 통하여 PC 로 전송하여 데이터 처리하였다. 그리고 Al6061-T651 실험결과로 얻어진 최적절삭 조건을 이용하여 대구경 비구면 반사경을 제작하였으며 대구경 반사경의 표면형상을 측정하기 위하여 Laser interferometer WYKO6000 을 사용하였다.

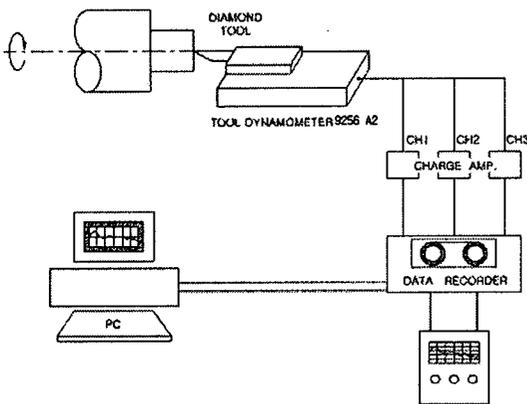


Fig. 3 Experimental devices of the SPDTM

Table 1 Experimental Condition

Item	Cutting condition
Work piece	Al 6061-T651
Nose radius(mm)	0.5
Cutting speed (m/min)	110, 150, 190, 220, 260, 300
Feed rate(mm/min)	1, 2, 4, 6, 8, 10
Depth of cut(μm)	1, 2, 4, 6, 8, 10
Vacumm pressure(in.Hg)	-20
Cutting fluid	Air+EDM oil

3. 실험결과 및 고찰

3.1 Al 6061-T651 절삭특성에 관한 평가

3.1.1 표면 거칠기 특성

Fig. 4 는 단결정 다이아몬드 바이트를 사용하여 Al6061-T651 을 이송속도 10 mm/min, 절삭 깊이 4 μm 로 고정한 절삭 조건에서 주축 회전수 변화에 따른 표면 거칠기를 측정된 결과이다. 110~300

m/min 까지 절삭속도를 단계적으로 변화 시켰으며, 그 결과 110 m/min 에서 점점 회전수를 증가시키기에 따라 표면 거칠기가 향상되고 220 m/min 이상의 속도에서는 표면 거칠기의 변화가 거의 나타나지 않는 것을 확인함으로써 220 m/min 이상으로 공작물을 가공하는 것이 제품의 정밀도 향상에 유리하다는 것을 알 수 있다.

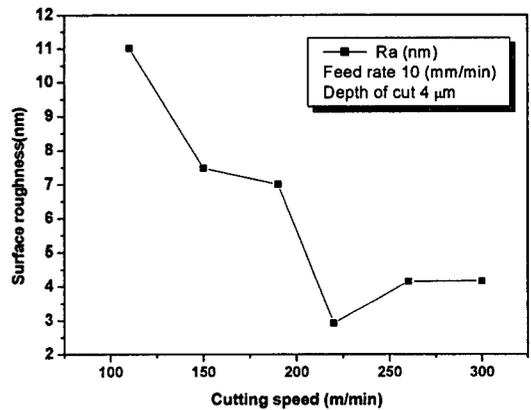


Fig. 4 Surface roughness versus cutting speed

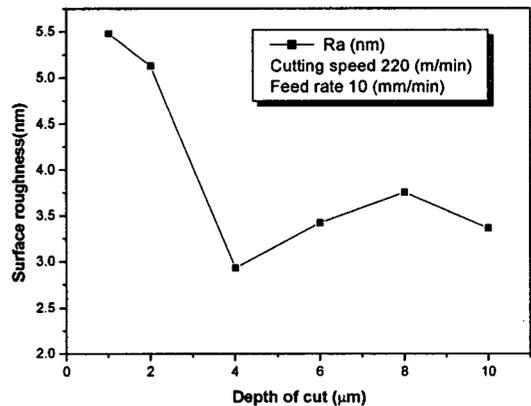


Fig. 5 Surface roughness versus depth of cut

Fig. 5 는 Al6061-T651 을 단결정 다이아몬드 바이트로 절삭속도 220 m/min, 이송속도를 10 mm/min 으로 고정하고, 절삭 깊이 변화에 따른 표면 거칠기를 측정된 결과이다. 절삭가공에 있어서 이론적 표면 거칠기 값은 절삭 깊이에 영향을 받지 않는

다. 그러나 실제 미소절삭에서는 Fig. 5의 결과를 볼 때 4 μm 까지 표면 거칠기가 급격히 좋아지는 것을 볼 수 있고, 4 μm 이상에서는 표면 거칠기가 거의 일정하나 조금씩 차이를 보이는 것을 알 수 있다.

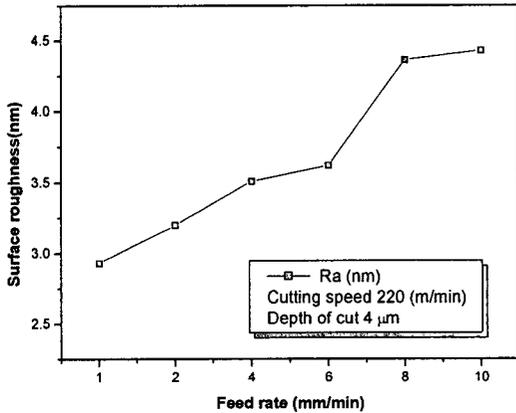


Fig. 6 Surface roughness versus feed rate

Fig. 6은 Al6061-T651의 최적표면을 얻기 위해 표면 거칠기가 가장 좋은 220 m/min의 절삭속도, 절삭 깊이가 4 μm 로 고정하고 1~10 mm/min까지의 이송속도 변화에 대한 표면 거칠기 실험결과를 나타낸다. 그 결과 본 초정밀 가공에 있어서 가공 표면의 형상은 공작물의 회전과 공구의 이송으로 인한 미세한 나선형의 표면을 형성시키고, 2차원적으로 이송방향을 따라 공구의 형상이 이송률 만큼 간격을 두고 반복적으로 이루어진다. 이송속도는 동일한 절삭 깊이에서 이송률의 증가에 비례하여 표면 거칠기가 증가하는 경향을 나타내고 있다. 이러한 표면 거칠기 결과는 이송방향의 표면 거칠기는 인선반경과 공작물의 1회전당 이송량의 관계에 의하여 기하학적으로 결정되는 이론적 표면 거칠기($R_{\text{max}} = f/8R$)⁵⁾와 유사한 경향을 나타내고 있다. 그러나 실험결과와 이론적 표면 거칠기 값과는 차이가 있는데, 이와 같은 이유는 실험에 사용된 알루미늄 합금이 연성이고, 미소한 재료의 용착이 발생하기 때문에 가공면의 표면 거칠기에 나쁜 영향을 미치는 것으로 판단된다. Fig. 7은 최적가공조건으로부터 얻은 NT2000 측정결과를 3D 형상으로 보여준다.

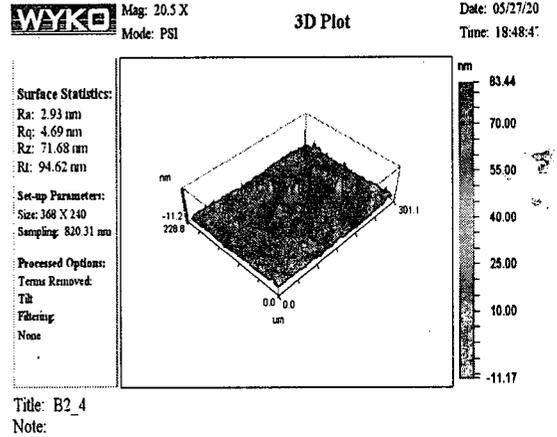


Fig. 7 Measurement of surface by NT2000

3.1.2 절삭력 특성

알루미늄 합금의 이송에 대한 동적 절삭력을 Fig. 8에서와 같이 절삭속도 300 m/min, 절삭 깊이 10 μm 로, 이송 속도 변화에 대한 절삭저항의 동적 성분의 절삭력을 나타낸 것이다. 이송에 따른 절삭력의 경향을 보면, 이송이 클수록 절삭력이 크게 나타나며, 이는 이송이 클수록 절삭 면적이 증가하기 때문이다.

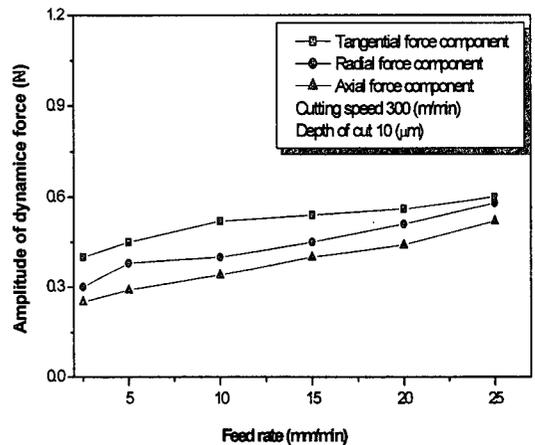


Fig. 8 Dynamic cutting force of Al6061 according to feed rate

Fig. 9는 알루미늄합금을 절삭속도 300 m/min, 이송속도를 10 mm/min의 절삭조건에서 절삭 깊이에 변화에 따른 동적 절삭력을 측정된 결과이다.

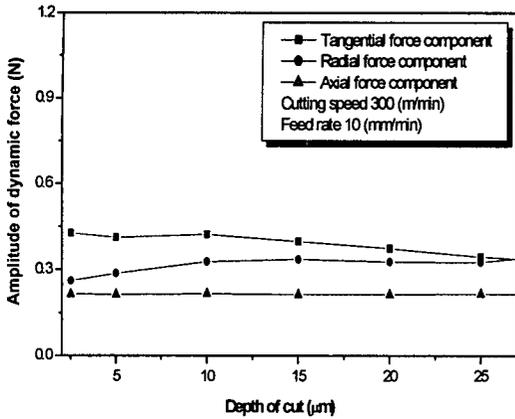


Fig. 9 Dynamic cutting force versus depth of cut

절삭 깊이 변화에 따른 동적 절삭력의 경향을 보면, 절삭 깊이가 증가할수록 주분력은 감소하나 배분력은 점차로 증가하며 이송분력은 거의 변화를 나타내지 않는다. 이는 절삭량의 증가에 따른 절삭 면적이 증가하기 때문이다. 각 분력을 보면 주분력은 절삭 깊이 10 μm 이하에서는 절삭력에 변화가 거의 없으나 10 μm 이상에서는 주분력이 감소하고 있다. 배분력은 15 μm까지는 선형적으로 증가하고 15 μm 이상에서는 적은 비율로 증가한다. 절삭 깊이가 5 μm에서 주분력 0.42 N, 배분력 0.3 N, 이송분력 0.25 N 정도로 나타났다.

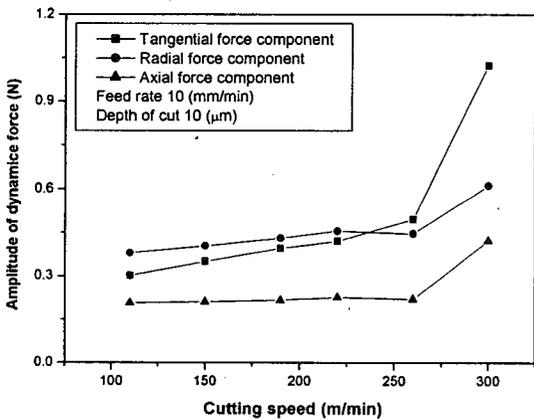


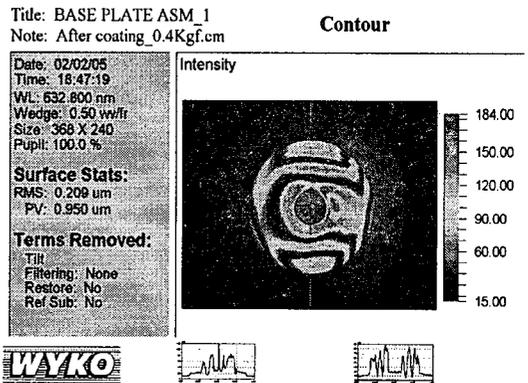
Fig. 10 Dynamic cutting force versus spindle speed

Fig. 10은 알루미늄 합금을 이송속도 10 mm/min, 절삭 깊이 10 μm의 조건에서 절삭속도 변화에 따

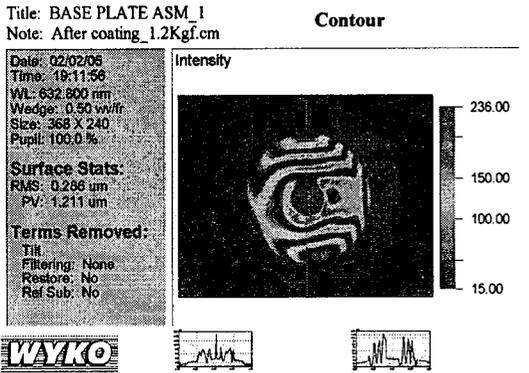
른 동적상태의 절삭력을 측정된 결과이다. 절삭속도가 증가함에 따라 절삭력은 서서히 증가한다. 절삭속도 260 m/min 이하에서는 삼분력이 일정하지만 260 m/min 이상에서 절삭력이 급격히 증가한다. 그 원인은 주축의 고속회전에 의한 공진 등의 외부요인으로 인하여 급격히 증가하여 나타난다. 이 실험으로 초정밀가공기의 안정된 최대 절삭속도 한계가 260 m/min임을 알 수 있다.

3.2 직경 200 mm 대구경 구면 반사경 제작

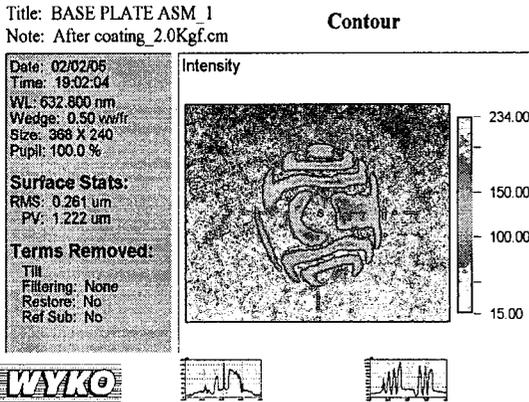
실험을 통하여 얻어진 Al6061-T651의 최적 가공조건을 통하여 곡률 236 mm, 직경 200 mm의 대구경 구면 반사경을 제작하였다. Vacuum chuck의 진공압력에 의한 제품의 변형을 방지하기 위하여 특수한 지그를 설계 제작이 필요하였으며, 이에 일반적인 평판형상의 지그를 사용한 결과보다 양호한 결과를 얻을 수 있었다. 또한 반사경과 지그 결합시 측정결과와 지그 분리후 측정결과가 다르게 나오는 것을 알 수 있었다. 이런 오차요인을 줄이기 위하여 반사경 바닥면과 반사경이 결합되는 지그 바닥면을 초정밀 가공하여 오차요인을 줄일 수 있었다. 또한 지그 결합시 반사경과의 지그의 중심이 일치하여야 하며 볼트 결합시 토크렌치를 이용하여 일정하게 똑 같은 힘으로 조여야 한다. Fig. 11에서는 반사경과 지그의 볼트체결 압력 변화에 따른 반사경 형상을 레이저간섭계(WYKO 6000)를 이용한 측정결과를 나타낸다.



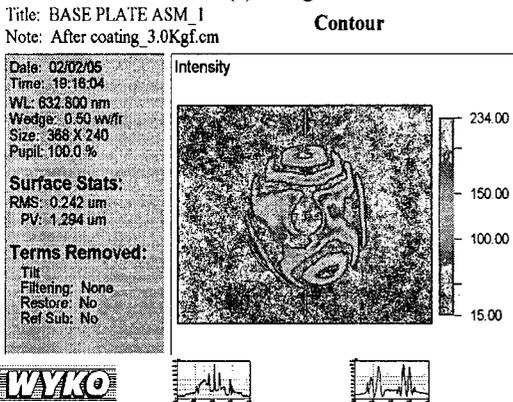
(a) 0.4kgf/cm



(b) 1.2kgf/cm



(c) 2.0kgf/cm



(d) 3.0kgf/cm

Fig. 11 Result of measuring reflect mirror

Fig. 11로부터 토크렌치를 0.4kgf/cm에 맞춰 사용하는 것이 초정밀 가공한 후 지그를 분리해도

변화량이 가장 적은 것을 알 수 있었다. Fig. 12는 SPDTM을 이용하여 초정밀 가공하는 사진을 보여주며, NT2000을 이용하여 최적절삭조건으로 가공한 후 표면 거칠기를 측정된 결과 Ra 2.93 nm를 얻었다. Fig. 13은 interferometer WYKO 6000을 이용하여 직경 200 mm 구면을 측정된 결과 P-V(Picked valley) 0.259 μm를 얻을 수 있었다. 이렇게 구면 정밀도를 향상시킨 후 비구면 수식을 이용하여 Tool path program을 통해 초정밀가공 데이터를 생성하여 비구면 초정밀 가공을 하였다. Fig. 14는 Panasonic사 UA3P를 이용하여 비구면 반사경을 측정된 결과 P-V 0.483 μm를 얻을 수 있었다. 향후 지그에서 발생하는 오차를 줄이기 위한 수치해석과 가공특성 실험을 통하여 인공위성용 대구경 비구면의 형상정밀도 향상에 관한 연구를 수행 하고자 한다.



Fig. 12 Machining reflector mirror by SPDTM

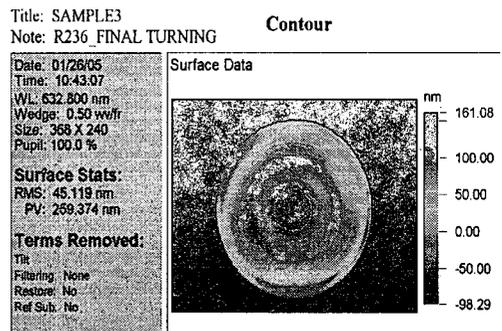


Fig. 13 Measurement of a large reflector by WYKO 6000

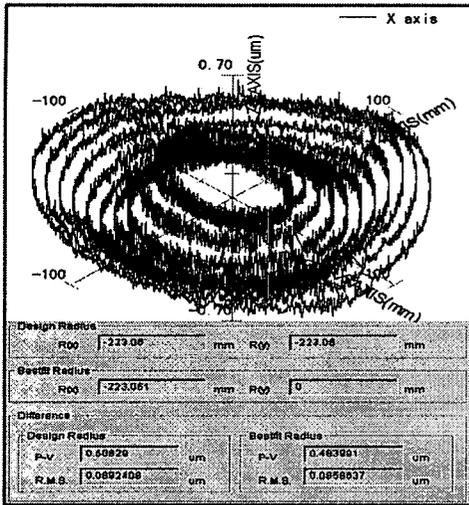


Fig. 14 Measurement of aspheric reflector by UA3P

4. 결론

1. Al6061-T651 표면 거칠기 측정을 통하여 얻어진 결과로서 최적절삭조건은 절삭속도 220 m/min, 절삭 깊이 4 μm , 이송속도 1 mm/min 일때 2.93 nm Ra의 표면 거칠기 결과를 얻을 수 있었다.
2. 절삭력 측정결과로서 절삭속도의 변화에 따른 영향은 거의 없으며 안정된 최대 절삭속도의 한계는 260 m/min임을 알 수 있었다.
3. 특수설계 제작한 지그를 사용하여 최적절삭 조건으로 직경 200 mm 구면 반사경을 가공한 결과 P-V 0.259 μm 를 얻을 수 있었다.
4. 반사경과 지그 결합시 토크렌치를 사용하여 동일한 압력으로 볼트를 결합하여야 하며 최적의 조건으로 비구면 반사경을 초정밀가공한 결과 P-V 0.483 μm 를 얻을 수 있었다.

참고문헌

1. Kim, J. D., "Study on Mirror - Like Surface Machining of Al Alloy with Edge Form of Single Crystal Diamond Tools," KSME, Vol. 14, No. 6, pp. 1515-1522, 1990.
2. Keiichi, Y., Tsugio, M., Jiro, M., Ryoichi, I. and Yoshihiro, O., "Ultrahigh Accuracy 3-D Profilometer," Applied Optics, Vol. 26, No. 9, pp. 1647-1653, 1987.
3. Keiichi, Y. and Keishi, K., "Ultrahigh-Accuracy 3-D Profilometer Using Atomic Force Probe," National Technical Report, Vol. 39, No. 5, pp. 116-121, 1993.
4. Stahl, H. P., "Aspheric Surface Testing Techniques," SPIE, Vol. 1332, pp. 66-76, 1990.